

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57008921 A

(43) Date of publication of application: 18 . 01 . 82

(51) Int. CI

G11B 5/66

(21) Application number: 55083191

(22) Date of filing: 19 . 06 . 80

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

TAGAMI MASAMICHI

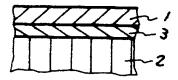
(54) MAGNETIC RECORDING BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve strength and magnetic characteristics while realizing low cost and easy work, by providing a specific base layer between a substrate made of metal and a thin magnetic oxide film.

CONSTITUTION: On a substrate 2 made of metal such as aluminum alloy and aluminum alloy treated with an oxide film, a base layer 3 made of SiO2 or glass is provided by being sputtered or in other methods and while Fe₃O₄ is regarded as a target, an Fe₃O₄ film is formed by being sputtered in an Ar atmosphere and thermally treated in the air to obtain a thin magnetic oxide film 1 made of γ -Fe₂O₃.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



19 日本国特許庁 (JP)

[®] 公開特許公報(A)

10 特許出願公開

昭57—8921

Int. Cl.³G 11 B 5/66

識別記号

庁内整理番号 6835-5D ❸公開 昭和57年(1982) 1 月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

9磁気記録体

创特

顧 昭55-83191

②出 頭 昭55(1980) 6 月19日

@発明 者 田上勝通

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

切出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

明 概 雪

- 1. 発明の名称 磁気配鉄体
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に硬化物磁性薄膜媒体が形成されている組気記録体において、前記基板が金属または酸化被膜をほどこした金属からなりさらにその上に前起媒体の下地層として SiO: 又はガラスの設美が形成されていることを特徴とする磁気記録体。
- (2) 全員がアルミニウム合金である特許請求の範 ・囲気1項に記載の能気記録体。
- 3___ 発明の詳細な説明

本発明は紙気ディスク装置等に用いられる紙気 記録体に関する。

組気配対袋性における記録研究の向上は斯界の 変わらの選券であり、これを実現する為には組気 記録体の準層化、準度化が不可欠である。 従来、磁気配乗体としては、酸化鉄数粒子とパインダーの混合物を蓄板上に塗布したいわゆるコーティング媒体が広く用いられている。しかしコーティング媒体においては、厚さを数千人以下にし、しかも均一な記録再生特性を実現することは
まわめて困難である。

そこでコーティング媒体に代る高性級組気配録 媒体として、海膜化が容易な連線薄膜媒体が注目 されている。連続海膜媒体としては既に全異めっ き頭が検討されてきたが、近年になって悪化物磁 性得感が注目を楽めている。

このような 耳製媒体の 基板 には 媒体の 耳膜化を 可酸にする 為に 平滑且つ気 歯な 番板が 要求される。 この 番板としては これまで 全異、 ガラス などが 用いられてきたが、 ガラス 番板 は 平庸 かつ 悠園 な 面を 有し、 酸化物 繊性 耳膜を 形成 した 場合も 鍛気 特性、 とくに BーHルーブの 角形 此のよい 耳膜が 形成 出来る 反歯、 質量に対して おく 破損の 危険性 が ある 為実用上 不適とされている。 一方全属 蓋板 として は 欠値 で 加工性も 良い アルミニウム 合金が 一

特開昭57-8921 (2)

投に広く使用されているが、アルミニウム合金だけでは蓄板面の硬さ及び研挙性が不十分であるのでアルミニウム合金を配扱処理した著板面のの会金を配扱処理した者板とででアルミニウム合金を担ける。 したアルミニウム合金を担上には他のはは異処理したでのようス落板上に形形成である。 とくに角形は近いる 本着明の目的は上述した次点を改良した遊気となる。

本発明は、蒸収上に悪化物磁性薄膜が形成されている磁気記録体にないて、透板が金属または 駅化 支援を住どこした全属からなり、さらにその上に SiOz またはガラスが被優されていることを特徴とする磁気記録体を提供するものである。

以下與類例に基づき本発明を詳細に説明する。 第1図は従来の磁気記録体を示す部分断面図で、 1は酸化物磁性薄膜で、金属または酸化玻璃処理 された金属からなる基板2上に形成されている。 第2図は本発明の一実施例を示す部分新面図で、 第1図の従来例と異なり、酸化物磁性薄膜1は

が衰弱されていない場合にはBr/Bs はガラス、酸化聚処理アルミニウム合金、アルミニウム合金、アルミニウム合金、アルミニウム合金、アルミニウム合金、アルミニウム合金、アルミニウムをフロークでは扱うでは、大きなないでは、では、ながアルミニウム合金である。また形成されたSiOzまたはガラスの投いである。また形成されたSiOzまたはガラスの投いが発生も受れ、以化物磁性等級の下地膜としている。

以上明らかにしたように、金属または酸化・破膜をはどこした金属からなる蓋板に、無気媒体の下地層としてSiO。又はガラスの破影を形成し、その上に酸化物組性浮凝を形成した本発明に係わる磁気配発体は、安価、加工容易で、且つ強度的にも變れた金属蓋板の利点と、ガラス基板上に形成した銀化物組性浮膜に匹散するまれた磁気特性の利益を両立させることを可能にするものである。

SiOz またはガラスの投援からなる下地層 3 を介して 蓄板 2 上に形成されている。また本発明における 蓄板はアルミニウム合金または変化皮膜処理したアルミニウム合金である。

本実施例において、酸化物低性薄膜 1 は $P_{e_2}O_e$ をターゲットとし A_r 雰囲気中で観々の基板面に 返 $F_{e_3}O_e$ 級をスパッタリングによって形成しそれを大気中で熱処理し $r-P_{e_2}O_s$ 級としたものである。

得られた磁気記録体の磁化特性の中、角形比(Br/Ba)を表に示す。

基板	下地層	Br/B:
ガラス	無	0.7~a.8
彼化展処理アルミニウム合金	**	a5-a7
アルミニウム合金	#	0.4~0.6
アルミニウム合金	8101	0.6~0.75
酸化展処理アルミニウム合金	SiOz	0.60-0.75
アルミニウム合金	ガラス	0.6~0.75
, ,,, , = , , d Z	777	u 8~u/3

表に示される如く、基板にSiOz またはガラス

4. 図面の類単な説明

第1図は従来の磁気記録体の構成を示す部分断図、第2図は本発明に保わる磁気記録体の一実施例の構成を示す部分断面図である。

なお図において、1 は酸化物磁性薄膜媒体、2 は蓋板、3 は下地層を表わす。

代理人 弁理士 内 原



* 1 1

才 2 图

